

MÖNCH

专用于STEMs的光收集和光注入系统 阴极发光 - 光致发光 - 增益光谱学 - 局部热激发



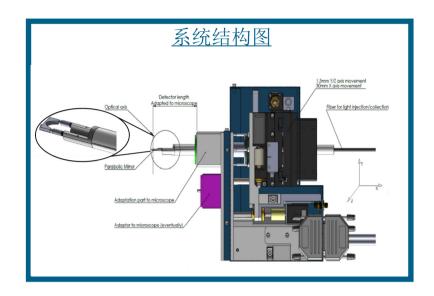
受益于包括光收集或注入模式的多功能系统。揭示样品的前所未有的特征:成分、 结构和/或缺陷。充分利用具有大收集角度的优化系统。

激发样品以揭示光/热激发下的局部行为。



基于以下优势, Mönch是一个易于使用且精确的系统, 专用于(S)TEM中的光收集或注入:

- -独立于样品架的镜子,可实现完美和优化的对准;
- -绝对编码系统,确保高对准精度和再现性(100nm精度);
- -能够在自由空间或通过光纤注入/收集光。



光收集模式

Mönch经过精心设计和优化,以实现前所未有的信噪比,这得益于:

- 独特的抛物面收集镜,设计用于安装极靴间隙小至4.5mm;
- 具有亚微米精度的定位系统,用于将镜子与样品完美对齐;
- NA>0.4的高曲率抛物面镜:
- •工作距离减小到300μm,以最大化光收集/注入效率;
- 专利不对称光纤, 旨在保持亮度和光谱分辨率。

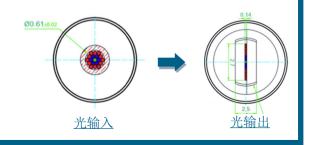
光注入模式

Mönch的设计达到了前所未有的性能水平和多功能性,这得益于:

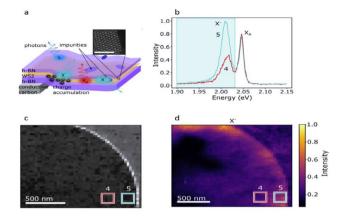
- •对于样品的局部光或热激发,光束尺寸减小到几微米;
- 能够同时进行注入和光收集测量。

专利光纤

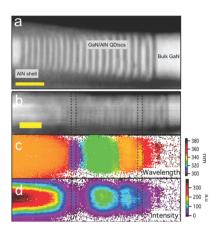
Mönch使用了一种非对称光纤,光纤束从圆形到平行于成像光谱仪的入口狭缝重新排列。这使得即使当狭缝展开并且光斑由于扫描而在狭缝的入口处移动时,也能够保持恒定的光谱分辨率。











具有20个量子盘的GaN/AIN纳米线的光谱成像(a)GaN/AIN纳米线的HAADF图像比例尺为20nm。(b) NW的HAADF,与CL同时采集。(c)最大峰值的波长位置。(d)最大峰值的强度。(L.Zagonel et al., Nano letters, 11(2), 568-573 (2011))

光收集/注入模式

模式	激发源	分析(检测)
光收集 真空中样品 → 外部	电子束, 激光,热, 电	阴极发光 (光)
光注入 外部 → 真空中样品	激光	光电发射/热离子状态下的电子成像 (电子)
光注入+收集 外部 ≒真空中样品	激光	光致发光 (光)

应用领域

- 电子 & 光电子 (GaN, InP, SiC...)
- 光伏电池 (GaAs, CdTe, Perovskites...)
- 发光二极管 (LEDs)
- 2D材料(Graphene, BN, WS2, diamond...)
- 贵金属(plasmonic)

- 光子晶体
- •量子阱&量子点
- 矿物, 玻璃, 陶瓷和宝石
- 无机涂层
- 有机物, 聚合物样品

Mönch: 专用于STEM的独特的光收集/注入系统

高光谱分辨率·高收集效率·多功能灵活的系统源、探测器、样品台的多种选择·快速高光谱图谱测量时间近光剂量·可用于敏感样品·前所未有的信噪比收集镜的亚微米对准·高分辨率图像·适合小极靴间隙亮度和光谱分辨率之间不折不扣·与其他技术兼容(EELS, EDS...)





Mönch功能参数

规格

镜子

- 专有抛物面镜
- 厚度: 2.0 mm (根据要求提供其他厚度)
- 光收集和注入模式兼容
- 样品至镜面距离: 300μm
- 镜子反射性能: 从200nm到1.7μm, 高达90%

微定位系统

- 行程: 30mm (X), +/-1.5mm (Y), +/-1.5mm (Z)
- 自动伸缩式镜子
- · 精度为300nm的绝对编码器
- 样品台触碰报警, 以避免损坏极靴或样品架
- 外形尺寸: 161mm x 210mm x 133 mm
- 与Thorlabs笼式系统兼容

光收集/注入接头

- 带适配插入槽的光纤
- 自由空间,以避免空间相干性损失和信号功率密度下降 在两种模式之间切换仅需要几秒钟

系统控制

- 外部扫描卡,4个输入(12位),用于附加单通道探测器(PMT...);2个输出,用于控制STEM扫描(X和Y);1输出,用于光束阻断器。
- 最快测量速度: 900Hz (128x128图像用时18s)

软件

- 臂/镜控制软件(Windows®10或更高版本, 64位)
- Gatan Digital Micrograph的采集/可视化模块
- 可选项: Python API加密

选配件

色散光谱仪

- 两个成像出口 (320 mm 焦距)
- 多种光栅转台

检测器

- 高速紫外可见光CCD相机 (200 nm-1100 nm)
- InGaAs近红外相机(900 nm-1700 nm)
- 全色检测器 (PMT; 200 nm-900 nm) 其他检测器需求可与Attolight联系

光注入: 光東尺寸模拟

特定的镜面形状使得能够在样品表面上生成微米束斑尺寸。对于0.5mm的输入激光束直径,样品表面上的束斑尺寸约为2.0μm直径。

1.786-3

STEM兼容性

- 和大部分的(S)TEM型号兼容:JEOL, TFS/FEI, Hitachi, Nion VG...
- 极靴距离: 最小 4.5mm
- PPG平面中有一个可用端口
- 联系我们: contact@attolight.com 咨询(S)TEM型号的兼容性

北京正通远恒科技有限公司|苏州芬中传感技术有限公司

总部:北京市朝阳区胜古中路2号院7号楼A座611室

邮编: 100029

办事处:上海、苏州、合肥、广州、成都

电话: 010-64415767 | 010-64448295 | 18911587211

网址: www.honoprof.com.cn

邮箱: info@honoprof.com

